PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-013439

(43)Date of publication of application: 19.01.2001

(51)Int.Cl.

G02B 26/10 841J 2/44 GO2F 1/29 G11B 7/135 HO4N

(21)Application number : 11-185855

(71)Applicant:

TOSHIBA CORP

HIRAYAMA YUZO

(22)Date of filing:

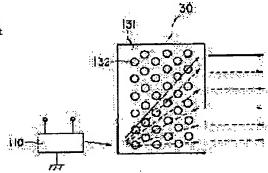
(72)Inventor:

(54) MECHANISM FOR DEFLECTION OF LIGHT BEAM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To fast and largely deflect a light beam without requiring mechanical driving.

SOLUTION: The light beam deflecting mechanism to electrically deflect a light beam is composed of a DBR(distributed Bragg reflection) type wavelength variable laser 110 which can vary an oscillation wavelength and of a photonic crystal 130 having cylindrical silicon bodies 132 periodically arranged in silicon oxide 131 and having wavelength dispersion to allow the light beam from the laser 110 to enter and exit. The wavelength of the light from the wavelength variable laser 110 is slightly varied to control a deflection position of the exiting beam.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-13439 (P2001-13439A)

(43)公開日 平成13年1月19日(2001.1.19)

(51) Int.Cl.		酸別記号	F I		テーマコード(参考)
G 0 2 B	26/10		G 0 2 B 26/10	. Z	2 C 3 6 2
B41J	2/44		G02F 1/29		2H045
G02F	1/29		G11B 7/135	Z	2 K 0 0 2
G11B	7/135	-	B41J 3/00	D	5 C O 7 2
H04N	1/113		H04N 1/04	104Z	5D119
			審查請求未請求	情求項の数 5 C	DL (全 6 頁)
(21)出願番号	·	特顧平11-185855	(71) 出顧人 000003078 株式会社第		
(22)出願日 平成11年 6		平成11年6月30日(1999.6.30)	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地		
			(72)発明者 平山 雄三	3	
			神奈川県川	川崎市幸区小向東	夏芝町1番地 株
			式会社東芝	2研究開発センタ	7一内
			(74)代理人 100058479		
			弁理士 第	紅 武彦 伊	16名)

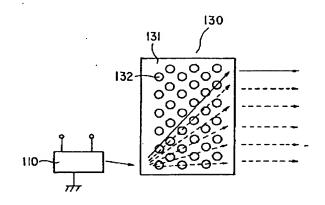
最終頁に続く

(54) [発明の名称] 光ピーム偏向機構

(57)【要約】

【課題】 機械的駆動を必要とすることなく、光ビーム を高速で且つ大きく偏向する。

【解決手段】 光ビームを電気的に偏向するための光ビ ーム偏向機構において、発振波長を可変し得るDBR型 の波長可変レーザ110と、酸化シリコン131内に円 柱状シリコン132を周期的に配列してなり、レーザ1 10からの光ビームを入射及び出射させる波長分散性を 有するフォトニック結晶130とを備え、波長可変レー ザ110からの光の波長を微小量可変することにより出 射ビームの偏向位置を制御する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】波長可変光源からの光を波長分散性を有するフォトニック結晶に入射及び出射させる構成からなり、前記波長可変光源からの光の波長を可変することにより出射ビームの偏向位置を制御することを特徴とする光ビーム偏向機構。

【請求項2】波長可変光源からの光を複数の欠陥モード ーム偏向装置や光光を有するフォトニック結晶に入射及び出射させる構成か ト性や低消費電力性 きなり、前記波長可変光源からの光の波長を可変することにより出射ビームの偏向位置を制御することを特徴と 10 いが現状であった。する光ビーム偏向機構。 【0005】本発明

【請求項3】請求項1又は2に記載の光ビーム偏向機構と、この偏向機構からの光ビームが照射され、電荷の有無によるトナーの選択的付着及び該トナーの紙への転写に供される感光性ドラムとを具備してなることを特徴とするプリンタ装置。

【請求項4】 2光子吸収により部分的に発光する表示パネルを有するディスプレイ装置であって、

請求項1又は2に記載の光ビーム偏向機構を前記表示パネルの一側面側に配置してなり、該表示パネルに対して 20 光ビームをX方向から照射すると共にY方向に走査する第1のビーム走査機構と、請求項1又は2に記載の光ビームの偏向機構を前記表示パネルの一側面側に配置してなり、該表示パネルに対して光ビームをY方向から照射すると共にX方向に走査する第2のビーム走査機構とを具備してなり、

第1及び第2のビーム走査機構による各光ビームの交差 部で表示パネルを発光させることを特徴とするディスプ レイ装置。

【請求項5】情報を光学的に記録する光記録媒体に対して対向配置され、該記録媒体に光を照射する請求項1又は2に記載の光ビーム偏向機構と、この偏向機構から照射された光の前記記録媒体における透過光又は反射光を検出する受光素子とを具備してなることを特徴とする光記録・再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【従来の技術】従来から、各種の光ビーム偏向装置や光ビーム走査装置が知られているが、その大部分は機械的な駆動部分を有している。例えば、レーザプリンタでは光を偏向するためにポリゴンミラーを用いているが、ポリゴンミラーは機械的に回転駆動する必要があり、更に比較的大きな設置空間も必要となる。このため、コンパクト性や低消費電力性、更には信頼性の面で更なる向上が求められている。

【0003】また、電気的に光ビームを偏向することで 駆動部分を無くす方法も考えられるが、この場合には僅 かに偏向することができるに過ぎず、実用性に乏しいも のであった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように従来、光ビーム偏向装置や光ビーム走査装置においては、コンパクト性や低消費電力性、更には信頼性の向上が求められてきたが、これらの特性を満足する構成は実現できていないが現状であった。

【0005】本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、機械的駆動を必要とすることなく、光ビームを高速で且つ大きく偏向することのできる光ビーム偏向機構と、それを用いた各種システム装置(プリンタ装置、ディスプレイ装置、光記録・再生装置)を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】 (構成)上記課題を解決するために本発明は次のような構成を採用している。

2 【0007】即ち本発明は、光ビームを電気的に偏向するための光ビーム偏向機構において、波長可変光源からの光を波長分散性を有するフォトニック結晶に入射及び出射させる構成からなり、前記波長可変光源からの光の波長を可変することにより出射ビームの偏向位置を制御することを特徴とする。

【0008】また本発明は、光ビームを電気的に偏向するための光ビーム偏向機構において、波長可変光源からの光を複数の欠陥モードを有するフォトニック結晶に入射及び出射させる構成からなり、前記波長可変光源からの光の波長を可変することにより出射ビームの偏向位置を制御することを特徴とする。

【0009】ここで、本発明の望ましい実施態様として は次のものがあげられる。

(1) フォトニック結晶は、酸化シリコン中に円柱状のシリコンを周期的、或いは周期をずらして1ペア以上配列したものであること。

(2) 波長可変光源は、分布ブラッグ反射型 (DBR) の 半導体レーザであること。

【0010】(3) フォトニック結晶の光出射端面を曲線状に湾曲させたこと。

(4) フォトニック結晶の光入射側端面に低反射ミラーを、反対側の端面に高反射ミラーを設けたこと。

【0011】また本発明は、電荷の有無によるトナーの 選択的付着及び該トナーの紙への転写に供される感光性 ドラムを備えたブリンタ装置において、感光性ドラムに 光ビームを照射する手段として、前記の波長可変光源及 びフォトニック結晶からなる光ビーム偏向機構を用いる ことを特徴とする。

【0012】また本発明は、2光子吸収により部分的に 50 発光する表示パネルを有するディスプレイ装置であっ て、前記の波長可変光源及びフォトニック結晶からなる 光ビーム偏向機構を前記表示パネルの一側面側に配置し てなり、該表示パネルに対して光ビームをX方向から照 射すると共にY方向に走査する第1のビーム走査機構 と、前記の波長可変光源及びフォトニック結晶からなる 光ビーム偏向機構を前記表示パネルの一側面側に配置し てなり、該表示パネルに対して光ピームをY方向から照 射すると共にX方向に走査する第2のビーム走査機構と を具備してなり、第1及び第2のビーム走査機構による 各光ビームの交差部で表示パネルを発光させることを特 10 徴とする。

【0013】また本発明は、光記録・再生装置におい て、情報を光学的に記録する光記録媒体に対して対向配 置され、該記録媒体に光を照射する前記の波長可変光源 及びフォトニック結晶からなる光ビーム偏向機構と、こ の偏向機構から照射された光の前記記録媒体における透 過光又は反射光を検出する受光素子とを具備してなるこ とを特徴とする。

【0014】(作用)本発明におけるフォトニック結晶 とは、2種類以上の媒質を周期的或いは周期をずらして 1ペア以上並べることにより光学的バンドを形成し、光 の異方性や分散性を持たせたり、バンドギャップを生成 して、ある特定の波長域の光が伝搬できないようにした 人工結晶である。結晶構造は1次元的なものから3次元 的なものまで可能である。フォトニックバンドギャップ の概念は文献(E.YaboInovitch.Phys.Rev.Lett..58,p20 59.1987) で提案された。

【10015】このようなフォトニック結晶を前述の波長 可変光源と組み合わせて配置することにより、僅かな波 長の変化に応じてフォトニック結晶からの光の出射方向 30 走査範囲を2倍に拡大することができる。 が異なるため、光ビームを偏向及び走査することができ る。そしてこの場合、機械的駆動部を要することがない ので、設置スペースの削減、低消費電力化、信頼性向上 等の効果が得られる。

【0016】また、このような光ビーム偏向機構をプリ ンタ装置、ディスプレイ装置、光記録・再生装置等に適 用することにより、装置構成の小型化、低消費電力化、 信頼性向上等に寄与することが可能となる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の詳細を図示の実施 40 導波路352は、入射光ビームが平行に進行するメイン 形態によって説明する。

【0018】 (第1の実施形態) 図1は、本発明の第1 の実施形態に係わる光ビーム偏向機構の概略構成を示す 図である。

【0019】図中の110は分布プラッグ反射型の波長 可変レーザであり、電流制御により発振波長を650 n mから660nmまで可変できるようになっている。1 30は酸化シリコン膜131内に円柱状のシリコン13 2を周期的に並べたフォトニック結晶であり、波長65

計されている。

【0020】フォトニック結晶130は数mm角の大き さに形成され、波長可変レーザ110からの光ビームは フォトニック結晶130の一側面に入射され、他の側面 から出射されるようになっている。また、光ビームの入 射方向は、シリコン柱の立設方向と直交する方向となっ

【0021】このような構成において、波長可変レーザ 110の波長制御子に流す電流を変化させ波長を650 nmから660nmまで変化させることにより、フォト ニック結晶130内での光ビームの進行方向が変化し、 これにより光ビームの偏向方向が大きく変化した。この ように本構成を用いることにより、電流制御で簡便に且 つ効率良く光ピームを偏向することが可能である。ま た、波長可変レーザ110により波長を連続的に可変さ せることにより、光ビームを走査することが可能であ

【0022】前記したようにフォトニック結晶130の 大きさは数mm角であり、図1の構成ではフォトニック 結晶130から出射する光ビームの出射位置は変わるが 出射角度は平行なので、光ビームの偏向・走査幅は数m mとあまり大きいものではない。そこで、図2(a)に 示すように、フォトニック結晶130の光出射端面を曲 線状に湾曲させるように構成することにより、光ビーム の出射角度を変えることができ、光ビームの偏向・走査 範囲を拡大することができる。

【0023】また、図2(b)に示すように、フォトニ ック結晶130の一方の端面に高反射コート135を設 けて光ビームを折り返すように構成すれば、光ビームの

【0024】 (第2の実施形態) 図3は、本発明の第2 の実施形態に係わる光ビーム偏向機構の概略構成を示す 図である。

【0025】図中の310は波長可変レーザであり、熱 効果により波長を変化させることができるようになって いる。330は酸化シリコン331内に円柱状シリコン 332を規則的に配列してなるフォトニック結晶であ る。フォトニック結晶330の円柱状シリコン332を 一部除去して光導波路352が形成されている。この光 導波路352aと、これから分岐した複数のサブ導波路 3526からなっている。

【0026】メイン導波路352aとサブ導波路352 bとの分岐点には、波長選択のための光学的欠陥領域3 53が設けられている。欠陥領域353には、導波路の 途中に周囲の円柱状シリコン352とは屈折率の異なる 円柱状シリコン333が設けられている。そして、この 円柱状シリコン333の屈折率の大きさを制御すること により、光を所望のサブ導波路352bに導くことがで 0 n m付近の光に対し強い波長分散性を有するように設 50 きるようになっている。サブ導波路352bの先端部に は、紙面に垂直方向に設けたフォトニック結晶からなる 垂直導波路354がそれぞれ設けられており、これらの 垂直導波路354の端面から光ビームが出射する構造と なっている。

【0027】このような構成であれば、フォトニック結 晶330に入射した光ビームは、該ビームの波長に対応 する円柱状シリコン333を有するサブ導波路352b に導かれることになり、いずれかの垂直導波路354の 端面から出射される。従って、円柱状シリコン333の 発振波長を僅かに変化させるだけで、2次元に配列され た垂直導波路354のうち所望の場所を発光させること が可能となる。

【0028】 (第3の実施形態) 図4は、本発明の第3 の実施形態に係わるレーザプリンタ装置の主要部構成を 示す図である。なお、図1と同一部分には同一符号を付 して、その詳しい説明は省略する。

【0029】波長可変レーザ110及びフォトニック結 晶130からなる波長偏向機構は第1の実施形態と同様 であり、この波長偏向機構からの光ビームがレーザブリ 20 ンタの感光性ドラム400上に照射されるようになって いる。感光性ドラム400上に光ビームが照射される と、ドラム400上の電荷を除去することができる。こ れ以降の工程は、従来のレーザブリンタ等と同じくドラ ム400上の電荷の残っている領域にトナーを付着させ て紙に転写した後、焼き付けを行うことによって、画像 データやテキストデータ等を印刷することができる。

【0030】本実施形態では、光ビームを走査するのに 従来のポリゴンミラーの代わりに、波長可変レーザ11 0及びフォトニック結晶130からなる光ビーム走査機 30 構を用いることにより、ポリゴンミラーのような機械的 可動部分を無くすことができる。このため、装置構成の 小型化、低コスト化、高信頼化が可能である。

【0031】(第4の実施形態)図5は、本発明の第4 の実施形態に係わるディスプレイ装置の概略構成を示す 図である。こ

【0032】図中の510、520は波長可変レーザ、 530.540はフォトニック結晶であり、光を偏向・ 走査する原理は第1の実施形態と同様である。550は 表示パネルであり、このパネル550はCaF』にEr をドープした結晶からなり、2光子吸収により発光する ものである(IEEE TRNSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. Vol.ED-18, No.9, p724-732, SEPTENBER 1971) .

【0033】本構成では、波長可変レーザ及びフォトニ ック結晶からなる光ビーム走査機構装置を2台、90度 異なる向きで配置し、各々の走査機構によりCaF2 結 晶からなる表示パネル404の所望位置を光ピームで照 射することができる。

【0034】具体的には、波長可変レーザ510及びフ ォトニック結晶530からなる光ビーム走査機構によ

り、表示パネル550に対してX方向に光ビームを照射 すると共に、Y方向位置を変えることができる。さら に、波長可変レーザ520及びフォトニック結晶540 からなる光ビーム走査機構により、表示パネル550に 対してY方向に光ビームを照射すると共に、X方向位置 を変えることができる。そして、2台の光ビーム走査機 構からの光ビームが交差する部分551で発光を生じさ せることができる。

【0035】このように本実施形態では、2台の光ビー 屈折率を各々適切に設定しておけば、波長可変レーザの 10 ム走査機構による光ビームの走査によりパネル500の 所望位置を選択的に発光させることができ、さらに各走 査機構による光ビームの連続的な走査によってパネル5 00上に所望の画像を形成することが可能である。そし てこの場合、構成が単純であるため、低コストでディス プレイ装置が得られるという利点がある。

> 【0036】 (第5の実施形態) 図6は、本発明の第5 の実施形態に係わる光記憶装置の模式構造を示す図であ る。

【0037】図中の601は第1の実施形態で説明した ような光ビーム偏向機構、602は光記憶媒体、603 は受光素子であり、光記録媒体602を挟んで光ビーム 偏向機構601と受光素子603が対向配置されてい る。光記録媒体602は、各々の記憶セル毎に、記憶し た情報に対応して透明度が異なるように設定してある。 【0038】このような構成において、光ビーム偏向機 構601により光ビームを偏向することにより所望の記 憶セルに光ビームを照射することができるため、このと きの受光素子603の出力から、選択した記憶セルの記 **憶情報を読み出すことができる。そしてこの場合、光を** 走査するための回転機構などの駆動部分はなく、高速で の読み出しと共に低消費電力化が可能である。

【0039】なお、本発明は上述した各実施形態に限定 されるものではない。フォトニック結晶の材質は、酸化 シリコン及び円柱状シリコンに何ら限定されるものでは なく、仕様に応じて適宜変更可能である。さらに、波長 可変光源はDBRレーザに限るものではなく、電気的に 波長を可変しうるものであれば用いることができる。

【0040】また、第5の実施形態において、記録媒体 602における透過光の代わりに反射光を検出するよう にしてもよい。また、記録媒体を回転させることによ り、記憶容量の拡大をはかるようにしてもよい。

【0041】その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲 で、種々変形して実施することができる。

[0042]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、波 長可変光源からの光を波長分散性を有するか或いは複数 の欠陥モードを有するフォトニック結晶に入射及び出射 させる構成として、該波長可変光源からの光の波長を微 小量可変することにより出射ビームの偏向を制御し、光 50 ビームを走査することができる。このため、従来得られ

なかった高性能の光ビーム偏向機構を実現することがで きる。

【0043】そして、この光ビーム偏向機構を用いることにより、プリンタ装置、ディスプレイ装置、光記録・再生装置等を低コストで実現することが可能となり、その信頼性も高く、本発明の有用性は大である。

【図面の簡単な説明】

【図上】第1の実施形態に係わる光ビーム偏向機構の概略構成を示す図。

【図2】第1の実施形態の変形例を示す図。

【図3】第2の実施形態に係わる光ビーム偏向機構の概略構成を示す図。

【図4】第3の実施形態に係わる光ディスプレイ装置の 要部構成を示す図。

【図5】第4の実施形態に係わるレーザブリンタ装置の 要部構成を示す図。

【図6】第5の実施形態に係わる光記録・再生装置の要*

* 部構成を示す図。

【符号の説明】

110、310、510、520…波長可変レーザ

130.330.530.540…フォトニック結晶

131. 331…酸化シリコン

132.332.333…円柱状シリコン

135…高反射コート

333…屈折率の異なる円柱状シリコン

3 5 2 …光導波路

10 353…光学的欠陥領域

354…垂直導波路

400…感光性ドラム

550…表示パネル

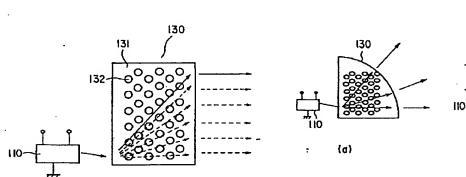
551…光ビーム交差位置(発光点)

601…光ビーム走査機構

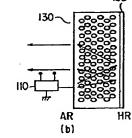
602…光記錄媒体

603…受光素子

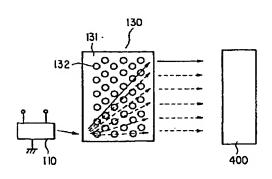
[図1]



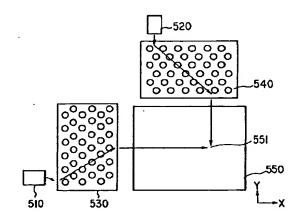
【図2】

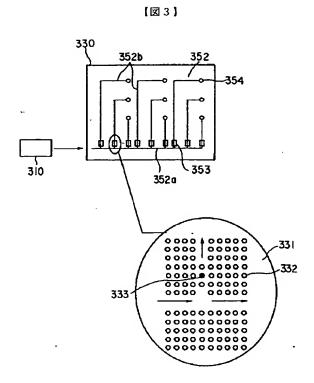


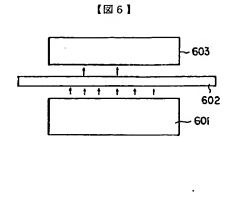
【図4】



【図5】







フロントページの続き

Fターム(参考) 2C362 AA03 AA06 BA28 BA83 DA06

EA24

2HO45 ADO0 BA02

2K002 AA05 AA06 AA07 AB06 AB07

BA01 CA13 EA04 EA30 CA10

HA08

5CO72 AA03 BA01 BA06 DA04 DA20

DA21 HA02 HA11 XA01 XA05

5D119 AA10 AA24 DA01 DA05 EC14

EC32 HA64 JA30